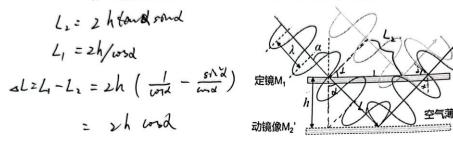
-- don - 200 ma prolatal

实验名称 迈克尔逊干涉仪

一、预习

1. 结合下图迈克尔逊干涉仪的等效光路图,推导出光程差的表达式 AL = 2hcosa。



2. 本实验将测量 He-Ne 激光的波长,若等倾干涉圆环每变化 50 环,动镜 M_2 对应的 螺旋测微器读数变化为 d (注意: M_2 实际移动距离为 d/20),根据光程差的表达式 光程差 $\Delta L = 2h\cos a$,结合中心圆环对应的倾角 $\alpha \approx 0$ 这一近似条件,推导出波长 λ 的表达式。

$$2h = 2k \frac{\lambda}{2}$$

$$2 \cdot \frac{d}{20} = 2\Delta N \frac{\lambda}{2} \implies \lambda = \frac{10\Delta N}{70} \frac{d}{2}$$

大学物理实验报告

哈尔滨工业大学(深圳)

二、实验目的及任务

- 1. 了解迈克尔孙干涉仪的结构、原理及调节方法:
- 2. 观察光的非定域和定域干涉现象,包括等倾和等厚干涉;
- 3. 逐差法测定 He-Ne 激光波长:
- 4. 作图法计算空气的折射率。

三、原始数据记录

1.

表 8-1 测定 He-Ne 激光波长数据

圆环变化数目	0	50	100	150	200	250
M2位置读数(mm)	14-24					
	0. 250	0.435				
	6 650	1 217	6-2	+ LO	()77	۲.

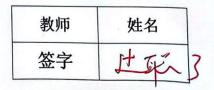
6.050 6.317 6.603 5.685 5.372 5.045

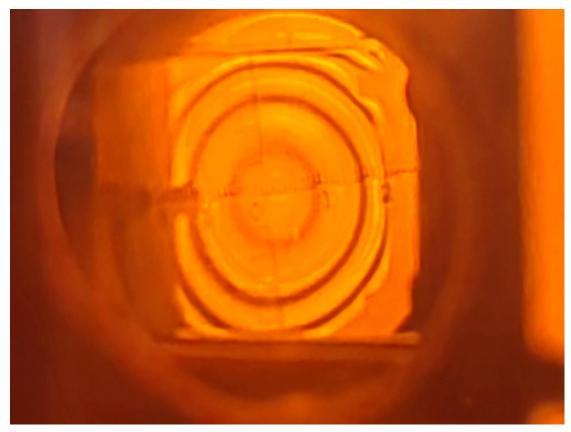
2.

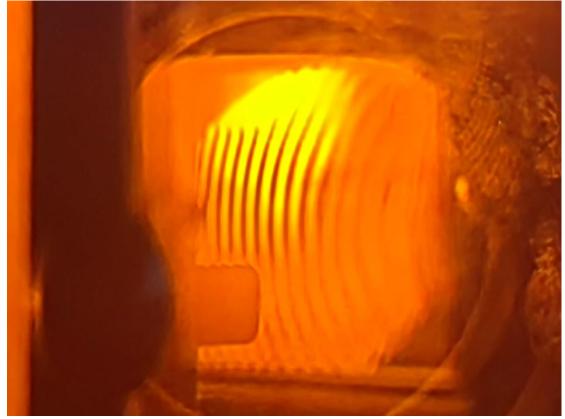
表 8-2 测定空气折射率数据

测量次数	ΔP (mm Hg)	50	100	150	200	250
1	N	4	9	14	18	22
2	N •	84. CAS	1	* #	5 18.5	22-5
3	N	4.5	9	13.5	18	22
N	平均值					

3. 观察等倾和等厚现象,并附现象图。







四、数据处理

1. 利用逐差法计算氦-氖激光波长

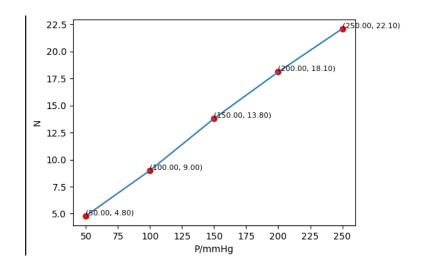
$$\lambda = \frac{d}{10\Delta N}$$

$$\Delta d = \sum_{i=0}^{3} (d_i - d_{i+3}) \frac{1}{9} = 0.3187mm$$

$$\lambda = \frac{0.3187}{500} = 637.4nm$$

氦-氖激光波长为 637.4nm

2. 作出条纹变化数 Δn 相对于气压变化 Δp 的曲线,用图解法计算斜率,求出空气的 折射率。(想想还有什么其他合适的方法,也可以采用,不一定非要用图解法)



$$k = 0.0865$$

$$n = 1 + 637.4 * \frac{760}{160} * 0.0865 * 0.000001 = 1.000262$$

则空气折射率为 1.000262

3. 记录等倾和等厚现象、特点并分析。

图片见上面数据部分

现象: 等倾干涉条纹是一组同心圆环,中心为反射点; 等厚干涉条纹通常是等间距的直线,垂直于等厚介质表面。

分析:

等倾干涉主要是由于介质的反射系数引起的相位差,因此在一层透明介质上产生,形成 同心圆环状的条纹。

等厚干涉则涉及两个平行的透明介质之间的相位差,这种相位差的产生通常涉及到透射和反射,因此在两个介质的交界处形成等间距的直线状条纹。

五、讨论题

1. 归纳非定域干涉和定域干涉的特点。

定域干涉:

局部性: 定域干涉通常发生在空间上有限的区域内,而不涉及整个波前。在这种情况下,光程差只在有限的区域内起作用。

波前分割: 定域干涉常涉及将波前进行空间分割,然后观察干涉效应。例如,通过使用一块透明的薄膜或光栅来实现波前的分割。 波面的变化: 定域干涉通常涉及到局部 波面的改变,而不是整个波前的改变。

非定域干涉:

全局性: 非定域干涉涉及到整个波前或大范围的波前,而不仅仅是在空间上有限的区域内。光程差在干涉区域内变化较为连续。

无波前分割: 非定域干涉不需要对波前进行明显的分割,整个波前参与到干涉的形成中。

波面的整体变化: 非定域干涉可能涉及到整个波前的相位变化,例如,通过使用透镜或反射镜引起的光程差变化。

2. 迈克尔孙干涉仪所产生的干涉条纹疏密程度是由什么因素决定的?变化规律怎样? 因素:光源波长,介质折射率,入射光和反射光夹角

变化规律可以总结如下:

波长的影响: 干涉条纹的间距与光的波长成正比,即波长越长,条纹越疏。 介质折射率的影响: 干涉条纹的间距与介质折射率成反比,即折射率越大,条纹越疏。 入射光与反射光夹角的影响: 入射光与反射光夹角越大,干涉条纹的间距越小。

3. 说明仪器要设计补偿片的原因。

温度变化,机械振动或位移,折射率变化,光源频率变化都会引起光程差的变化,补偿片的存在是为了解决光程差的变化问题。